## ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СТРУКТУРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ZnO, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИ

Х. Махмуд а\*, Самаа БМ b

<sup>а</sup> Факультет физики, Государственный университет в Фейсалабаде, 38000, Фейсалабад, Пакистан

<sup>b</sup> Факультет физики, Исламский университет Бахавалпура, 63100, Бахавалпур, Пакистан

Поступила в редакцию 11 июня 2017 г.

(Перевод с английского)

## INFLUENCE OF ANNEALING TREATMENT ON STRUCTURAL, OPTICAL, ELECTRIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF MBE GROWN ZnO

Kh. Mahmood, Samaa BM

Описано влияние отжига на структурные, оптические, электрические и термоэлектрические свойства пленок ZnO, выращенных на кремниевой подложке методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Часть выращенных образцов ZnO отжигалась в течение одного часа в программируемой печи в атмосфере кислорода при T = 500-800 °C, а другая часть образцов — в другом окружении (вакуум, кислород, пары цинка, а также последовательно в вакууме и в парах цинка) при T = 600 °C. По данным рентгеновской дифракции во всех отожженных образцах имеется сильный дифракционный пик, относящийся к плоскости (002). Для образца, отожженного в атмосфере кислорода, ширина этого пика уменьшалась и размер кристаллита увеличивался, а при отжиге образцов в парах цинка, в вакууме или при последовательном отжиге в вакууме и парах цинка ширина увеличивалась. Спектры фотолюминесценции показывают, что с ростом температуры отжига в атмосфере кислорода интенсивность краевого излучения увеличивалась, а излучение от дефектов уменьшалось, в то время как при отжиге в другом окружении эта интенсивность уменьшалась. Предположительно, отжиг в атмосфере кислорода компенсирует кислородные вакансии, в то время как отжиг в парах цинка и в вакууме приводит к образованию новых вакансий. Измерения эффектов Холла и Зеебека также согласуются с этими выводами.

**DOI:** 10.7868/S004445101806007X

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодаря своим замечательным свойствам ZnO считается одним из перспективных материалов для создания электронных и оптоэлектронных приборов следующего поколения [1]. Он имеет прямую широкую запрещенную зону величиной 3.37 эВ и энергию связи экситона 60 мэВ при комнатной температуре [2, 3]. Эти два важных свойства делают ZnO наиболее подходящим материалом для светодиодов, лазерных диодов, детекторов газа и проводящих оксидов для панелей солнечных батарей [4–6]. Кроме того, ZnO содержит разнообразные собственные дефекты донорного типа, такие как кислородные вакансии или междоузельные атомы цинка [7, 8]. Эти собственные дефекты сильно влияют на структурные, оптические, электрические и термоэлектрические свойства ZnO. Таким образом, эти свойства можно регулировать путем изменения плотности собственных дефектов в кристалле ZnO,

<sup>\*</sup> E-mail: Khalid mahmood856@yahoo.com

для чего использовались различные методики. Например, в работе [9] концентрация собственных дефектов уменьшалась путем отжига ZnO в атмосфере кислорода с различным расходом кислорода от 1.5 до 5 см<sup>3</sup>/мин. В работе [10] плотность междоузельного цинка изменялась путем увеличения концентрации атомов цинка в процессе осаждения пленки ZnO. В образцах, выращенных с атомной концентрацией цинка 51, 52, 53, 54 %, был обнаружен рост концентрации носителей. Также предполагалось, что плотность кислородных вакансий и междоузельного цинка можно регулировать путем отжига ZnO в воздухе при различных температурах [11]. Таким образом, отжиг является эффективным способом улучшения качества пленок, уменьшения числа дефектов, увеличения размера зерен и снятия накопившихся напряжений, поэтому всестороннее изучение отжига тонких пленок ZnO может оказаться полезным для регулирования концентрации дефектов и, соответственно, для управления структурными, оптическими, электрическими и термоэлектрическими свойствами ZnO.

В работе продемонстрировано влияние различных схем отжига на структурные, оптические, электрические и термоэлектрические свойства ZnO. Концентрация собственных дефектов (кислородных вакансий) изменялась путем отжига образцов в течение часа в атмосфере кислорода при различных температурах от 500 до 800 °C и в вакууме при температуре 600 °C. Аналогично, концентрация междоузельного цинка изменялась путем отжига в парах цинка или последовательно в парах цинка и вакууме. Характеризация образцов проводилась методами рентгеновской дифракции, фотолюминесценции, измерения эффектов Холла и Зеебека (термоэдс). Результаты показывают, что структурные, оптические, электрические и термоэлектрические свойства улучшаются при отжиге в атмосфере кислорода и ухудшаются при отжиге в вакууме, в парах цинка или при последовательном отжиге в вакууме и в парах цинка.

#### 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Тонкие пленки ZnO были выращены на кремниевой трехдюймовой подложке с плоскостью (001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Молекулярный источник цинка находился при температуре 296 °C, а подложка — при температуре 350 °C (подробности описаны в работе [12]). После напыления подложка разрезалась на образцы размером  $1 \times 1$  см<sup>2</sup>. Одна часть образцов отжигалась в течение



Рис. 1. (В цвете онлайн) Спектры рентгеновской дифракции на осажденных пленках ZnO после отжига в различных условиях: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах; б — отжиг в различных атмосферах при температуре 600 °C в течение часа. Преобладание отражения (002) подтверждает рост пленки вдоль оси c. Начальной (reference) линией на графике показан спектр неотожженного образца

одного часа в атмосфере кислорода при температурах 500-800 °C с шагом 100 °C. Другая часть образцов отжигалась в различных атмосферах, таких как пары цинка, вакуум, а также последовательно в вакууме и в парах цинка. Структурный и оптический анализ были проведены, соответственно, на основе рентгеновской дифракции (установка PANalytic<sup>TM</sup>) на длине волны  $K_{\alpha}$ -линии меди 1.54 Å и фотолюминесценции (установка HORIBA<sup>TM</sup>) на длине волны лазера 325 нм. Для измерений эффекта Зеебека и электрических свойств на четырех углах слоя ZnO размером  $1 \times 1 \text{ см}^2$  и толщиной 1.6 мкм были сделаны омические индиевые контакты диаметром 1 мм. Эффект Холла в поле 0.5 Тл измерялся на установке Ecopia 3000 Hall Measurement System<sup>TM</sup>, а для измерения эффекта Зеебека использовался самодельный прибор.

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 3.1. Структурные свойства

На рис. 1 показаны типичные дифрактограммы тонких пленок ZnO, осажденных на кремниевой



Рис. 2. Зависимость ширины на полувысоте дифракционного пика (002) от условий отжига: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах;  $\delta$  — отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C

подложке и отожженных в течение часа при разных температурах и в различных атмосферах. Во всех отожженных образцах наблюдались дифракционные пики, соответствующие плоскостям (002) и (004) гексагональной структуры ZnO, ориентированным преимущественно вдоль оси с [13] (для наглядности на рисунке показан только пик, относящийся к плоскости (002)). На рис. 2*a*, б приведена полная ширина дифракционного пика на полувысоте для всех образцов, отожженных в течение часа при разных температурах в атмосфере кислорода и в остальных атмосферах. На рис. 2а видно, что при отжиге в атмосфере кислорода структура пленки улучшилась с ростом температуры отжига, так как ширина дифракционного пика, относящегося к плоскости (002), уменьшилась от 0.40° до 0.37° при увеличении температуры отжига от 500 до 800 °C. Рисунок 26 иллюстрирует влияние атмосферы отжига на ширину дифракционного пика, относящегося к плоскости (002). У образца, отожженного в атмосфере кислорода, ширина пика минимальна, в то время как у образцов, последовательно отожженных в вакууме и в парах цинка, она максимальна. Результат может быть объяснен тем, что отжиг в атмосфере кислорода приводит к уменьшению концентрации кислородных вакансий в образце [14]. Напротив, образец, последовательно отожженный в вакууме и в парах цинка, должен иметь большую плотность внутренних дефектов, таких как кислородные вакансии и атомы цинка в междоузлиях. Таким образом, наблюдаемое поведение ширины дифракционного пика соответствует ожидаемому.

#### 3.2. Оптические свойства

На рис. За показаны спектры фотолюминесценции для образцов, отожженных в атмосфере кислорода при различных температурах от 500 до 800 °C с шагом  $100 \,^{\circ}$ С, а на рис. 36 приведены аналогичные данные для образцов, отжигавшихся в различных атмосферах (кислород, вакуум, пары цинка, последовательный отжиг в вакууме и в парах цинка) в течение часа при температуре 600 °C. В обоих случаях наблюдаются два пика при 2.5 и 3.28 эВ (для наглядности показан только второй пик). Эти пики связаны с излучением от примесных уровней и излучением при межзонных переходах соответственно. Известно, что интенсивность и ширина линии излучения при межзонных переходах тесно связаны с качеством образца, а именно, чем уже спектр, тем выше качество образца (меньше дефектов). Как правило, на качество образцов влияет присутствие внутренних дефектов, таких как кислородные вакансии и атомы цинка в междоузлиях решётки. На рис. 4 показано, что ширина спектра краевого излучения уменьшается с увеличением температуры отжига в атмосфере кислорода от 500 до 800 °С. При увеличении температуры отжига большинство собственных



Рис. 3. (В цвете онлайн) Типичный спектр фотолюминесценции при комнатной температуре для пленок ZnO после отжига в различных условиях: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах; б отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C. Начальной (reference) линией на графике показан спектр неотожженного образца

дефектов типа кислородных вакансий компенсируется за счет притока кислорода.

На рис. 36 показаны типичные спектры фотолюминесценции осажденных пленок ZnO, отожженных в течение одного часа в различных атмосферах при температуре 600 °C. Очевидно, что отожженный в атмосфере кислорода образец демонстрирует наибольшую интенсивность (см. рис. 36) и наименьшую ширину (ширину на полувысоте, см. рис. 4б) спектра межзонных переходов. Таким образом, подтверждается предположение о том, что кислородные вакансии являются основным источником дефектов в ZnO. С другой стороны, образец, отожженный последовательно в вакууме и в атмосфере паров цинка, демонстрирует наименьшую интенсивность и наибольшую ширину спектра межзонных переходов. Сообщалось, что отжиг в атмосфере паров цинка приводит к росту числа атомов цинка в междоузлиях, а отжиг в вакууме создает донорные кислородные вакансии [15]. Следовательно, при последовательном отжиге в вакууме и в атмосфере паров цинка концентрация носителей должна увеличиться, а при отжиге в атмосфере кислорода концентрация донорных дефектов должна уменьшиться. Для определения концентрации носителей во всех образцах были проведены исследования эффекта Холла.

#### 3.3. Электрические свойства

На рис. 5 показано влияние температуры и атмосферы отжига на концентрацию носителей в осажденных пленках ZnO. Из рис. 5a следует, что при увеличении температуры отжига в атмосфере кислорода от 500 до 800 °C концентрация носителей заряда уменьшилась с  $6.23 \cdot 10^{18}$  до  $6.15 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. Как описано в работе [16], концентрация носителей N<sub>D</sub> непосредственно связана с комплексами Zn<sub>i</sub>-V<sub>O</sub>, где  $\mathrm{Zn}_i-$ ион цинка в междоузлии, <br/>а $\mathrm{VO}-$ кислородная вакансия. С ростом концентрации таких комплексов также увеличивается концентрация носителей. По данным [17] в богатой кислородом атмосфере комплекс  $Zn_i - V_O$  разрушается, что приводит к уменьшению концентрации носителей N<sub>D</sub>. Для проверки этого предположения были проведены измерения эффекта Холла в образцах, подвергнутых отжигу в течение часа в различных атмосферах (кислород, вакуум, пары цинка, а также последовательно в вакууме и парах цинка) при температуре 600 °C. На рис. 5б видно, что концентрация носителей сильно зависит от атмосферы отжига. Концентрация носителей в образце, отожженном в атмосфере кислорода, составляет порядка 10<sup>17</sup> см<sup>-3</sup>, что является наименьшим из измеренных значений, тогда как образец, отожженный в вакууме или в атмосфере паров цинка, имел концентрацию носителей порядка 10<sup>18</sup> см<sup>-3</sup>, а образец, последовательно отожженный в вакууме и в атмосфере паров цинка, — порядка  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ .

Этот результат снова подтверждает предположение о связи концентрации носителей заряда с донорными дефектами  $\text{Zn}_i-\text{V}_{O}$ . Установлено, что кислородные вакансии и междоузельные атомы цинка являются донорными дефектами, которые могут образовывать донорные комплексы в ZnO [18,19]. Следовательно, концентрация носителей заряда растет при отжиге в вакууме и в атмосфере паров цинка [20–22] и уменьшается при отжиге в атмосфере кислорода за счет заполнения кислородных вакансий.

#### 3.4. Термоэлектрические свойства

На рис. 6*a* показана зависимость термоэдс от разности температур для образцов ZnO, отожженных в течение часа при различных температурах в атмосфере кислорода. Рисунок 6*б* иллюстрирует влияние атмосферы отжига на термоэдс. Показано, что термоэдс растет линейно с увеличением



Рис. 4. Влияние условий отжига на ширину спектра межзонных переходов при фотолюминесценции: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах;  $\delta$  — отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C



**Рис. 5.** Влияние условий отжига на концентрацию носителей в тонких пленках ZnO: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах;  $\delta$  — отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C

разности температур между горячим и холодным концами образца. Все термоэдс оказались отрицательными, что подтверждает электронный тип проводимости образцов. На рис. 7 показаны полученные из наклона графиков на рис. 6a, 6коэффициенты Зеебека для образцов, отожженных в различных условиях. С увеличением температуры отжига в атмосфере кислорода от 500 до 800 °C модуль коэффициента Зеебека увеличился с 220 до 510 мкВ/К.

#### 4. ВЫВОДЫ

В работе изучено влияние отжига на структурные, оптические, электрические и термоэлектрические свойства пленок ZnO, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Кремниевая подложка с осажденной пленкой разрезалась на образцы размером 1×1 см<sup>2</sup>. Одна часть полученных образцов была подвергнута отжигу в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах от 500 до 800 °C, вторая часть была отожжена в течение часа



**Рис. 6.** (В цвете онлайн) Зависимость термоэдс от разности температур для образцов после отжига в различных условиях: *a* — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах; *б* — отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C. Начальной (reference) линией показано измерение для неотожженного образца



Рис. 7. Зависимость коэффициента Зеебека (коэффициента термоэдс) от условий отжига: a — отжиг в атмосфере кислорода в течение часа при различных температурах;  $\delta$  — отжиг в различных атмосферах в течение часа при температуре 600 °C

в разных атмосферах при температуре 600 °С. Полученные данные показывают, что структурные, оптические и термоэлектрические свойства существенно улучшаются с увеличением температуры отжига в атмосфере кислорода, поскольку собственные дефекты (кислородные вакансии) заполняются атомами кислорода во время отжига. Это наблюдение дополнительно подтверждается тем, что перечисленные свойства ухудшаются при отжиге в атмосфере паров цинка, в вакууме или при последовательном отжиге в вакууме и в парах цинка.

### ЛИТЕРАТУРА

 K. Mahmood, M. I. Arshad, A. Ali, M. A. Nabi, N. Amin, M. Anwar, and M. Asghar, J. Ovonic Research 12, 225 (2016).

- K. Mahmood, N. Amin, A. Ali, M. Ajaz un Nabi, M. I. Arshad, and M. Asghar, Adv. Energy Research 3, 117 (2015).
- C. P Liu, Z. H. Chen, H. E. Wang, S. K. Jha, W. J. Wang, I. Bello, and J. A. Zapien, Appl. Phys. Lett. 100, 243102 (2012).
- 4. H. Bian, S. Ma, A. Sun, X. Xu, G. Yang, S. Yan, J. Gao, Z. Zhang, and H. Zhu, J. Alloy. Compd. 658, 629 (2016).
- H. Long, S. Z. Li, X. M. Mo, H. N. Wang, H. H. Huang, Z. Chen, Y. P. Liu, and G. J. Fang, Appl. Phys. Lett. 103, 123504 (2013).
- S. Parka, S. Kima, G. J. Suna, D. B. Byeona, S. K. Hyuna, W. I. Leeb, and C. Leea, J. Alloy. Compd. 658, 459 (2016).
- L. Li, L. Fang, X. J Zhou, L. Zhao, and S. Jiang, J. Electr. Spectr. Relat. Phenom. 173, 7 (2009).
- Limei Lin, Jinyang Liu, Jing Lv, Shuangjuan Shen, Xiaoping Wu, Daochu Wu, Yan Qu, Weifeng Zheng, and Fachun Lai, J. Alloy. Compd 695, 1523 (2017).
- A. Sing, D. Kumar, P. K. Khanna, and M. Kumar, Matt. Lett. 183, 365 (2016).
- 10. M. Asghar, K. Mahmood, and M.-A. Hasan, Key Eng. Mater 512, 227 (2012).
- 11. J. Liu, Y. Zhao, Y. J. Jiang, C. M. Lee, Y. L. Liu, and G. G. Siu, Appl. Phys. Lett. 97, 231907 (2010).

- M. Asghar, K. Mahmood, A. Adnan, M. Willander, I. Hussain, and M.-A. Hasan, ECS Transaction 35, 149 (2011).
- M. Asghar, K. Mahmood, and M.-A. Hasan, Key Eng. Mater. 510, 132 (2012).
- 14. F. Oba, M. Choi, A. Togo, and I. Tanaka, Sci. Technol. Adv. Mater 12, 034302 (2011).
- K. Park, J. K. Seong, and S. Nahm, J. Alloy and Comp, 455, 331 (2008).
- H. Noor, P. Klason, O. Nur, Q. Wahab, M. Asghar, and M. Willander, J. Appl. Phys. 105, 123510 (2009).
- F. Sun, C. X. Shan, S. P. Wang, B. H. Li, Z. Z. Zhang, D. X. Zhao, and B. Yao, Appl. Surf. Sci. 256, 3390 (2010).
- 18. Y. G. Wang, S. P. Lau, H. W. Lee, S. F. Yu, B. K. Tay, Z. H. Zhang, and H. H. Hong, J. Appl. Phys. 94, 354 (2010).
- Y. Kinemuchi, C. Ito, H. Kaga, T. Aoki, and K. Watari, J. Mater. Res. 22, 7 (2007).
- W. Da-Wei, X. Su-Ling, X. Zheng, K. Chao, and G. Wei, Organic Electronics 12, 92 (2011).
- M. D. McCluskey and S. J. Jokela, J. Appl. Phys. 106, 071101 (2009).
- 22. A. Janotti and C. G. Van de Walle, Phys. Rev. B 76, 165202 (2007).